# Capacitação em Circuitos Fotônicos em Silício.

March Zender Interferometer

# WIRTUSCC

Centro de Competência Embrapii em Hardware Inteligente para a Indústria

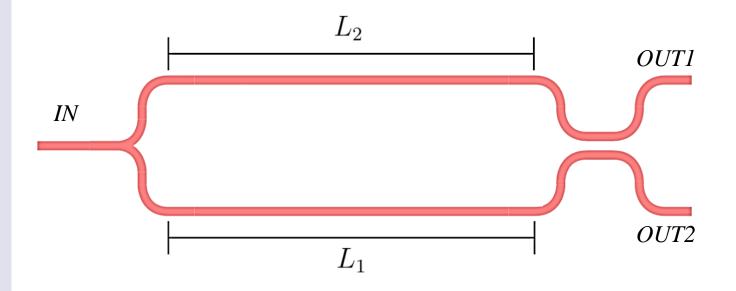
**CURSOS, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS** 



Edilberto Elias Xavier Junior

#### **Geometria**





#### **Dimensão Importantes:**

Altura = 0.22µm Largura = 0.45µm Raio de abertura = 5µm Comprimento do Acoplador = 11.05µm

#### **FSR** = 1nm:

 $\Delta L = 552.82 \mu m$ Comprimento maior =  $662.82 \mu m$ Comprimento menor =  $110.00 \mu m$ 

#### **FSR = 10nm:**

 $\Delta L = 55.28 \mu m$ Comprimento maior = 165.28  $\mu m$ Comprimento menor = 110.00  $\mu m$ 

#### FSR = 20nm:

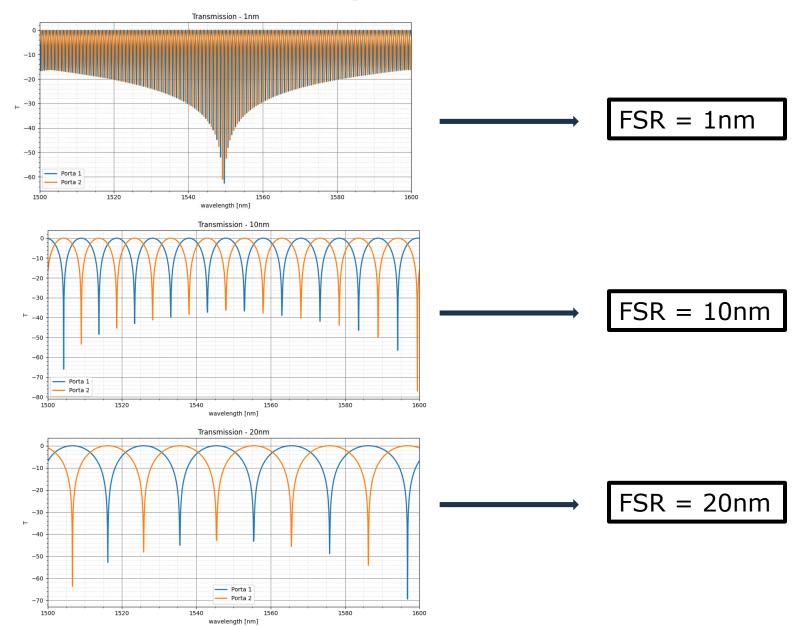
 $\Delta L = 27.64 \mu m$ Comprimento maior = 137.64  $\mu m$ Comprimento menor = 110.00  $\mu m$ 

## 1. Transmissão



## 2.1 Transmissão x Comprimento de onda

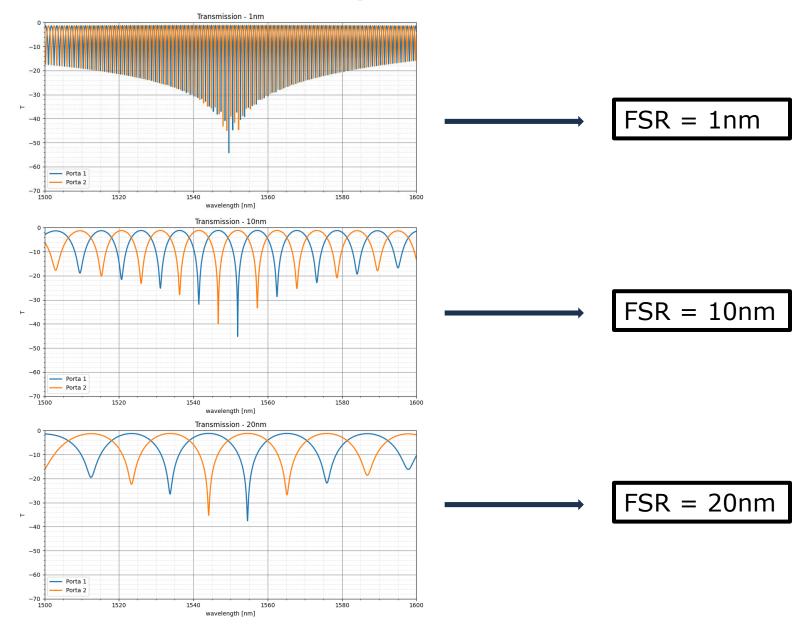




Dispositivos Ideais

### 2.1 Transmissão x Comprimento de onda

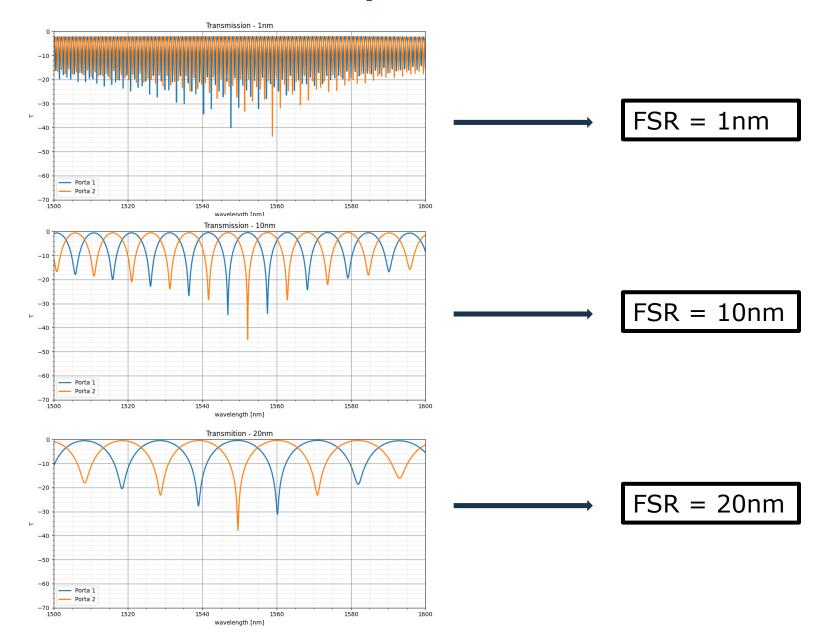




Dispositivos Reais

### 2.1 Transmissão x Comprimento de onda



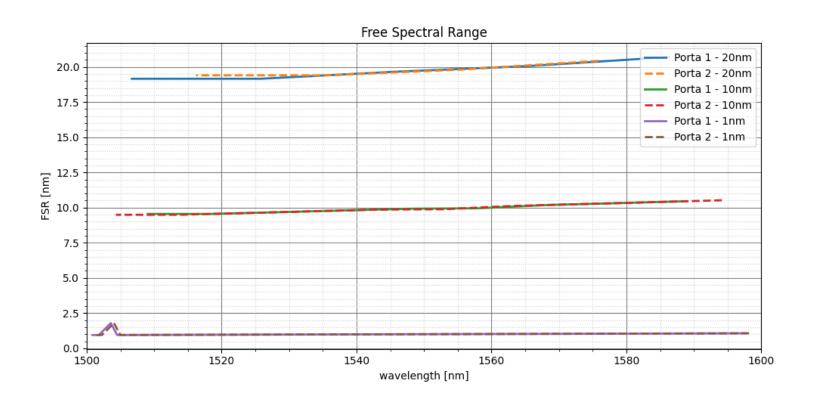


Dispositivos PDK SiePic

# 2. Free Spectral Range

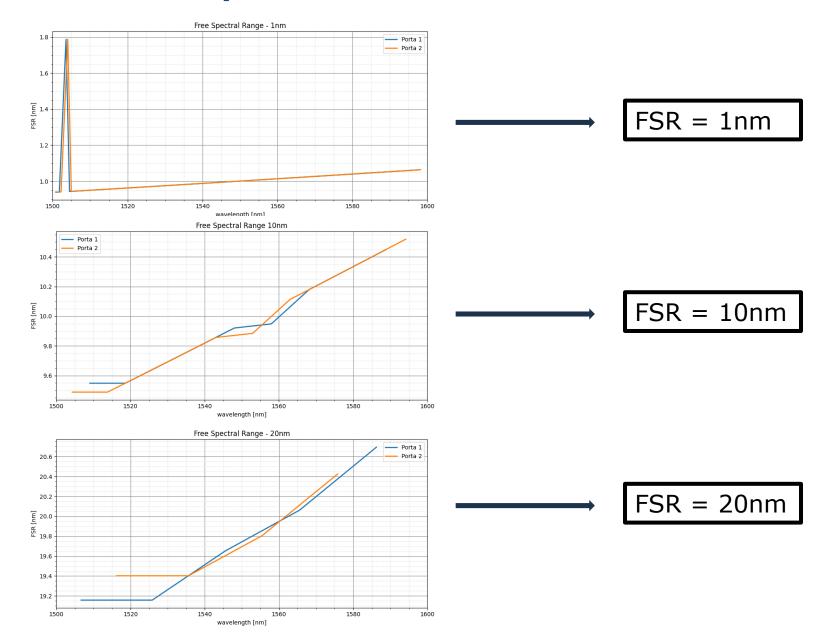






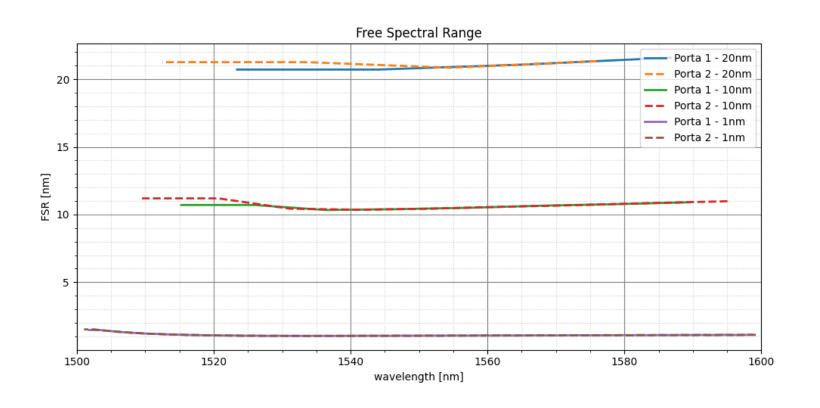
## Dispositivos Ideais





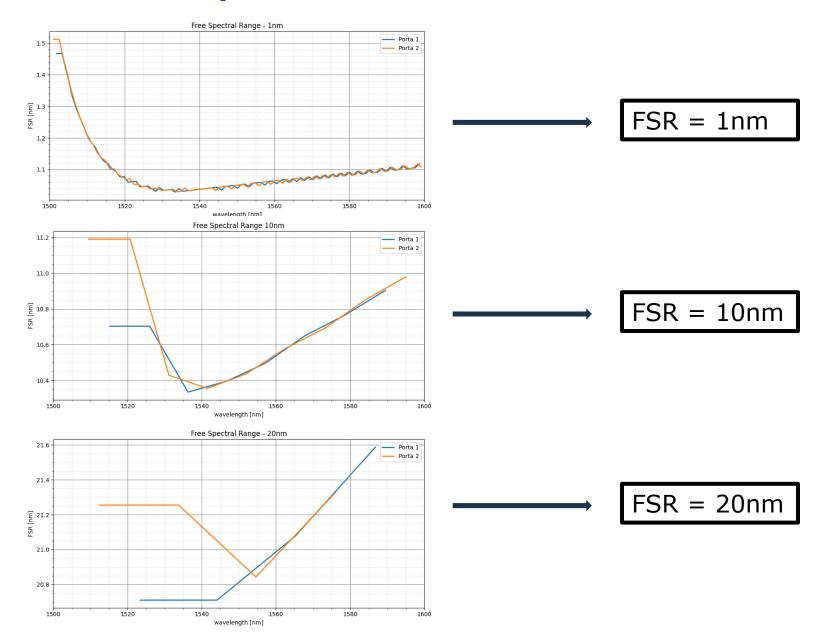
Dispositivos Ideais





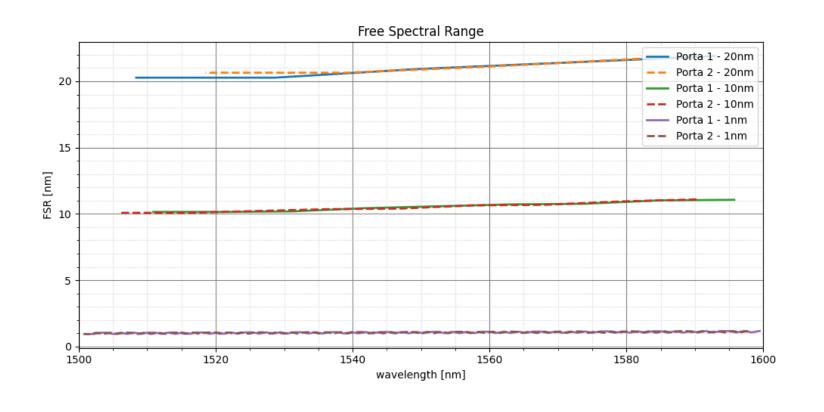
# Dispositivos Reais





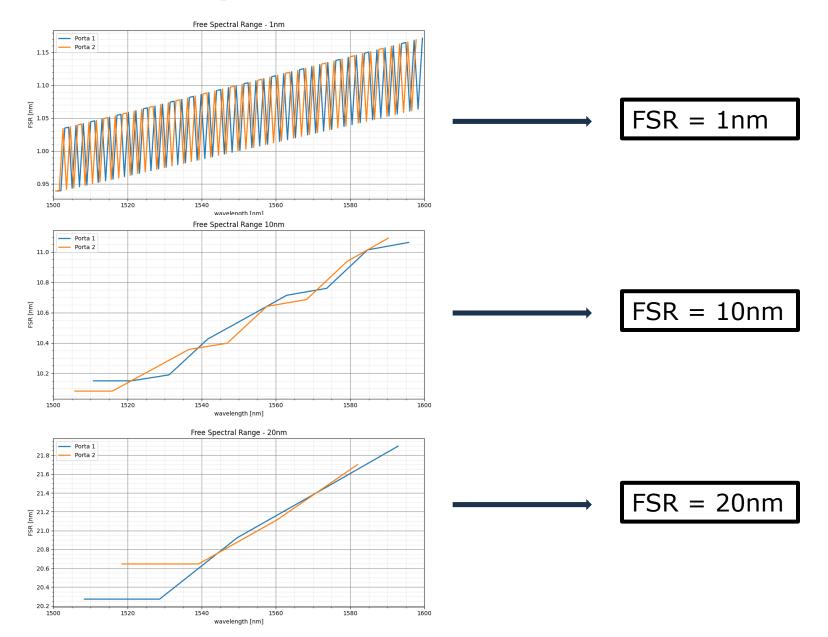
Dispositivos Reais





Dispositivos PDK SiePic





Dispositivos PDK SiePic